

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成30年11月1日(2018.11.1)

【公開番号】特開2017-59645(P2017-59645A)

【公開日】平成29年3月23日(2017.3.23)

【年通号数】公開・登録公報2017-012

【出願番号】特願2015-182313(P2015-182313)

【国際特許分類】

H 0 1 L 33/38 (2010.01)

【F I】

H 0 1 L 33/00 2 1 0

【手続補正書】

【提出日】平成30年9月18日(2018.9.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 3】

【特許文献 1】特開 2 0 1 0 - 8 7 5 1 5 号公報

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 8】

( 第 1 の実施形態 )

図 1 ( ) 及び図 1 ( b ) は、第 1 の実施形態に係る半導体発光素子の模式図である。

図 1 ( a ) は、平面図の一例である。図 1 ( b ) は、断面図の一例である。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

(a)

